

次世代半導体等小委員会（第 7 回）

日時：令和 7 年 1 1 月 2 日（日） 9：30～11：30

場所：経済産業省 本館 1 2 階西 1 会議室
（Teams による Web 会議も併用）

議事次第

1. 開会
2. 事業者からの説明・議論
2. 事務局からの説明・議論
3. 閉会

<資料>

- | | |
|--------|-------------|
| 資料 1 | 議事次第、配布資料一覧 |
| 資料 2 | 委員名簿 |
| 資料 3 | 事業者説明資料 |
| 資料 4 | 事務局資料① |
| 資料 5－1 | 事務局資料②－1 |
| 資料 5－2 | 事務局資料②－2 |

以上